

高分子加工技術研究会 第 85 回例会 参加募集

主催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日時：2016 年 6 月 6 日（月）13:00-16:15

場所：名古屋工業大学 2 号館 1 階 0212 室

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町

・ JR 東海中央本線 鶴舞駅名大病院口から東へ徒歩約 7 分

・ 地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 4 番出口から東へ徒歩 10 分

・ 地下鉄桜通線 吹上駅 5 番出口から西へ徒歩 10 分

(<http://www.nitech.ac.jp/access/index.html>)

主 題：「自己修復材料」

プログラム

(講演 1 時間、質疑応答含む)

13:00-14:00

1. 平衡系の共有結合を有する自己修復性および力学応答性ポリマー

東京工業大学 物質理工学院 大塚英幸氏

14:00-15:00

2. 「硬くないのに傷がつかない」自己修復コートフィルムの技術

東レ株式会社 フィルム研究所 石田康之氏

15:15-16:15

3. 光機能性液晶コンポジットを用いた自己修復材料の開発

産業技術総合研究所 機能化学研究部門 スマート材料グループ 山本貴広氏

参加費：2,000 円。高分子加工技術研究会の会員及び学生は無料。

(高分子加工技術研究会の年会費は 3,000 円です。この機会にご入会をお勧めします。)

申込期限：2016 年 5 月 30 日（月）

申込方法：氏名・所属・連絡先住所を明記し、FAX または E-mail にて、下記宛にお申込み下さい。

申 込 先：〒468-8511

名古屋市天白区久方二丁目 12-1 豊田工業大学大学院 工学研究科

高分子ナノ複合材料研究室内 高分子加工技術研究会事務局

TEL：052-809-1863 FAX：052-809-1864

E-mail：kakou-jimu@toyota-ti.ac.jp